

DISPOSIZIONE N. 22778

Il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

- visto il regolamento concernente il conferimento delle borse di studio, approvato con deliberazioni del Consiglio Direttivo nn. 1963 e 2097, rispettivamente in data 25 gennaio e 9 luglio 1985;
- vista la richiesta del Direttore della Sezione di Firenze dell'INFN, con la quale si chiede l'emissione del bando relativo al conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di formazione ad indirizzo tecnologico per diplomati nel settore elettronico, di durata annuale rinnovabile, per la seguente attività: *"Assemblaggio e caratterizzazione di dispositivi a semiconduttore lavorazioni di microsaldatura, assemblaggio di schede di microelettronica e supporto tecnico al funzionamento di una camera pulita"*, da usufruire presso la Sezione di Firenze dell'INFN;
- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15559 del 24 luglio 2020, relativa all'istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di formazione ad indirizzo tecnologico per diplomati nel settore elettronico, di durata annuale rinnovabile, per la seguente attività: *"Assemblaggio e caratterizzazione di dispositivi a semiconduttore lavorazioni di microsaldatura, assemblaggio di schede di microelettronica e supporto tecnico al funzionamento di una camera pulita"*, da usufruire presso la Sezione di Firenze dell'INFN;
- visto il relativo bando di concorso n. 22379/2020;
- preso atto della proposta del Direttore della Sezione di Firenze dell'INFN, relativa alla composizione della Commissione esaminatrice per il bando n. 22379/2020;
- preso atto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) con le quali i componenti della commissione esaminatrice, di seguito indicata, dichiarano di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti da Capo I del Titolo II del libro secondo del codice Penale (delitti contro la pubblica amministrazione)

DISPONE

1. la nomina della commissione esaminatrice per la selezione dei candidati al fine dell'assegnazione di n. 1 borsa di studio per attività di formazione ad indirizzo tecnologico per diplomati nel settore elettronico, di durata annuale rinnovabile, per la seguente attività: *"Assemblaggio e caratterizzazione di dispositivi a semiconduttore lavorazioni di microsaldatura, assemblaggio di schede di microelettronica e supporto tecnico al funzionamento di una camera pulita"*, di cui al bando n. 22379/2020, da usufruire presso la Sezione di Firenze dell'INFN, nella seguente composizione:

Dott. Giacomo Sguazzoni	Primo Ricercatore – INFN Sezione di Firenze	presidente
Prof.ssa Mara Bruzzi	Prof. Associato – Università di Firenze	componente
Sig. Mirko Brianzi	Coll.re Tecnico E.R. – INFN Sezione di Firenze	componente
Sig.ra Antonella Pagliai	Coll.re di Amm.ne – INFN Sezione di Firenze	segretario

2. che i componenti della commissione esaminatrice sono designati incaricati del trattamento dei dati personali con riferimento ai soli dati relativi al concorso n. 22379/2020 ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento dello stesso;
3. che il Direttore della Sezione di Firenze dell'INFN è delegato ad adottare i provvedimenti di esclusione dal concorso in parola.

**ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE****(Prof. Antonio Zoccoli)***

SF/AGS/ADV/cc

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della legge 241/90 art. 15 c 2, del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

